

# 19日本国特許庁(IP)

① 特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-221783

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)10月2日

G 09 F 9/313 H 01 J 31/15 6810-5C C-6722-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称

表示装置

②特 願 昭60-165606

**塑出** 願 昭60(1985)7月26日

優先権主張

❷1984年7月27日録フランス(FR)劉8411986

勿発 明 者

ロベール ムイエル

フランス国サン イスミエール, サン ナザイル ル エ

イム,シユマン デ ラ リミトウ (番地なし)

の出 顧 人

コミツサリア タ レ

フランス国ペリ, リュ ドウ ラ フェデラシオン, 31-

ネルギー アトミーク 33

砂代 理 人

弁理士 浅 村 郎

外2名

明細書

1. 発明の名称

表示装置

## 2. 特許請求の範囲

- (1) それぞれ陰極線ルミネセンス陽極と電子を放出できる陰極を有する複数個の要素的パターンを包含し、それぞれの陰極は、該極極が対応であると、の陰極に対しマイナスに成極された時間の電気的に相互接続は、動性の大力を包含し、電子は陽極に衝突ははない、光放出を受け、かつ、それぞれの陽極は対応する陰極に集積されている表示装置。
- (2) それぞれパターンに関連する複数個の電導性のグリッドをも包含し、それぞれのグリッドは対応する陰極に集積され、陰極と対応関値の間におかれ、該陰極から電気的に絶縁され、陰極に対してイナスには極されもしくは陽極の電位に上げられるように企図されている特許請求の範囲第1項による表示

装置。

- (3) それぞれの陰極の微小ポイントは対応する 膿極の完全面をカバーする特許請求の範囲第1項 による表示装置。
- (4) それぞれのパターンの微小ポイントは脳種の活動部分により切り難された同一領域に集められている特許踏まの範囲第1項による表示装置。
- (5) それぞれのグリッドも対応する陽極から電気的に絶縁されている特許講求の範囲第2項による表示装置。
- (6) それぞれの風極は陰極線ルミネセンス物質の被理材と該接程材上におかれ対応する陰極に向かい合う電導性の薄膜を包含する特許請求の範囲第5項による表示装置。
- (7) それぞれの関極は電導性にして透明な薄膜と該薄膜上におかれた陰極線ルミネセンス物質を対応する陰極に向かい合つで包含する特許請求の範囲第5項による表示装置。
- (8) それぞれの陽極は電導性機構線ルミネセンス物質を包含する特許請求の範囲第1項による表

示装置。

(9) それぞれの帰極は対応するグリツドの電位 もしくは該グリツドの電位より高い電位に導かれた陸極線ルミネセンス物質の被覆材を包含する特許まの範囲第2項による表示装置。

(10) 薄く透明な電板をも透明支持体上の関係に 向かい合つで包含する特許請求の範囲第1項によ る表示装置。

(11) 酸極は平行列にそい集められ、同じ列の強極は電気的に相互接続され、グリッドは列に直角な平行な行にそい集められ、同じ行のグリッドは電気的に相互接続され、かつ装置には列と行のマトリックスアドレッシングを行うためのエレクトロニックコントロール装置も包含される特許常の範囲第2項による表示装置。

(12) 陰極は平行列にそつて集められ、輝じ列の 陰極は電気的に相互接続され、陽極は互いに平行 にして列に資角な行にそつて集められ、同じ行の 閣極も電気的に相互接続され、かつ装置には弾と 行のマトリツクスアドレツシングを行うためのエ レクトロニツクコントロール装置も包含される特 許請求の範囲第8項による表示装置。

(13) 陰極は平行列にそつて集められ、同じ列の 陰極は電気的に相互接続され、閣権及びグリッド は列に直角な行にそつて集められ、同じ行のグリ ツドは電気的に相互接続され、同じ行の陽極も電 気的に相互接続され、かつ装置には列と行のマト リックスアドレッシングを行うためのエレクトロ ニックコントロール装置も包含される特許請求の 範囲第9項による表示装置。

(14) それぞれの 脳極は電夢性にして 陰極線ルミス物質の 被覆材を包含し、 陰極は行法 経種 平 万 万 後極 は 電気 的に 相 万 接極 は 平 万 万 後極 は 平 万 万 後極 は 平 万 万 後 で に し で が り ツ ド は 互 い に で が り で に し で が に は の で に し で が に は の で に し が で な で に は 別 と 行 の 階 極 も 電 り ツ り に は 別 と 行 の な で に い ツ シ ク を 行 さ れ る 特 許 都 す の 範 囲 第 2 項 に よ る 表 示 装置 。

#### 3. 発明の詳細な説明

### イ. 発明の背景

本発明は選界放出で励起される陰極線ルミネセンスによる表示装置に係る。特に、静止せる像とは絵画の表示を可能ならしめる臨単なディスプシーの製造に係り、又テレビジョン画像など動く絵のディスプレーを可能ならしめる合成多量送信型スクリーンの製造に係る。

 このような表示装置には、その形成可能な像の 鮮明度が高品位ではなく装置そのものは製造上複 雑をきわめ、しかもフィラメント加熱の必要上電 力消費が大きいという欠点がともなつている。

電界効果による電子放出の原理も又周知のものであり、これは「電界放出」又は「冷陰極放出」とも呼ばれる。この原理は複質表示とは係りない用途に既に使用されている。第2図に概略図示するように、陰極として働く金属ポイント12が支持体14上におかれ全体として変空に形成され、金属ポイントとこれに向かい合つた位置の陽極

16との関に選正電圧がかけられるとポイント状の陰極から電子が放出される。

#### ロ、発明の要約

本発明の目的は、前述の如き原理による電界放出利用の表示装置を提案することによる設述の欠点を除くことである。

事実、電子放出は一定の成種 限界値を超えた場合にだけ大きくなり、それ以下だと放出は低く従 つて得られる光の量は小さいことになる。

このようにして、要素的パターンを適宜成権することによる全体の光復を得ることが可能である。

り出すのが可能なので、それぞれの陽極をきわめて多数間の数小ポイントにより励起することが可能である。要素的パターンの光放出は全部の対応する微小ポイントの平均放出特性に対応する。若し少数個の微小ポイントが機能しない場合、この平均特性はほぼ変わらずに保たれ、これは本発明の重要な利点を構成する。

本発明による装置の特別実施例によれば、パターンにそれぞれ関連する複数個の電導性グリッドも含まれ、それぞれのグリッドは陽極と対応する 陰極との間に位置し、陰極から電気的に絶縁され、 陰極に対しプラスに成種され陽極に対してはマイナスに成極されている。

構造により、構植はグリツドとしても機能できるように形成される。

本発明の装置のもう一つの実施例によれば、各 脳低は対応する陰極に向かい合う透明な支持体上 におかれる。

別の実施例によれば、それぞれの限権は対応す

さまざまな成極形成を一定時間にわたり一定に保 つ時、得られる像は固定しているが、又一定時間 にわたる成極形成を適宜に変えることにより動く 像又は絵画を得ることも可能である。

本発明により、前述の公知装置と同様に低が可能の公知装置と同様にとが可能の公知を得ることが可能とのである。しかしながら、本発明度をもつを選出でいる。といるのは、されては、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのが可能とないである。とないのが可能となり、ないのが可能となりである。とないのが可能とないのだのは、ないのが可能とないのだのは、ないのが可能とないのにはいいである。

更に、本発明による装置の場合加熱を要せざる 冷陰極が用いられるので上述の先行技術による装 置より電力消費がはるかに低い。

要素的パターンに相当する陰極の表面はそのパターンの陽極の表面に等しいかもしくはそれ以下である。平方編当たり多数傷の微小ポイントを作

る陰極に集積結合されぞれから電気的に絶縁され、 それぞれの陰極の微小ポイントは対応する陽極の 全面をカバーしている。換言すれば、これら微小 ポイントにより占められる面が層極で占められる 面上に突起する底合いはほぼ陽極に合致する。

更に別の実施例によると、それぞれの関極は対応する陰極に集積結合されぞれから電気的に絶縁されており、それぞれのパターンの数小ボイントは脳椎の活動が分から切離された同一域にグループ化されている。 挽きすれば、 脳極より見ると微小ボイントで占められる領域と関極の發極縮ルミネセンス域は別々である。

上記2つの実施例において本発明装置が既述の グリツドを有する場合グリツドもそれぞれ対応す る陰極に集積結合され対応する陽極から電気的に 絶縁することができる。

この場合、もしくはそれぞれの関極が対応する 陰極に向かい合つた透明支持体上におかれるよう な場合、それぞれの関極は陰極線ルミネセンス物 質と対応する陰極に面する電導性フィルムをルミ ネセンス物質上においた 圏、又は電導性かつ透明 な被覆材とこの被覆上においた陰極線ルミネセン ス物質の被獲材を対応陰極に面して形成して有す。

本発明の特別な実施例の場合、それぞれの層種 は電導性陰極線ルミネセンス物質の被覆材を有す ることができる。

新述の2つの実施例即ちそれぞれの関極が対応 する陰極に集積結合されている場合、既述のグリ ツドが使用されるとき、それぞれのグリツドも対 応する陰極に集積され、それぞれの陽極は対応す るグリツドの電位又はプラスのグリツドの電位よ り高い電位に上げられた陰極線ルミネセンス物質 を有している。

問題の2つの特別実施併の場合、本発明装置は 陽極に面する源く透明な電極を透明支持体上に設 けてなることもできる。

前述のグリツド使用の本発明の一実施例によれば、機種は互いに平行な列にそいグループ化されており、同じ列の機種は電気的に相互接続され、 グリツドは列に直角な平行な行にそつてグループ

# -- ル装置が設けられている。

集積技術により核極及びグリッドを得る可能性により、本発明による装置を限述の公知表示装置の場合に比べより簡単な方法で製作することが可能となる。

更に、後にあげたものは態極・グリツド装置のマトリックスアドレツシングの使用によりコントロールされることが判明している。 既近の期合本発明による装置は、 なので 酸極の応答時間がきわめて迅速なので 酸を行うことにより コントロールすることができることが更に容易となる。

# ハ、好適実施例の詳欄な説明

第3 図に本発明による装置上に形成した要素的 パターンの特別実施例を概略図示している。本例 においては、それぞれの要素的パターンは対応す る陰極に向かい合う低電圧励起可能の陰極線ルミ ネセンス発光被覆材を有し、この発光体の被獲材 化され、同じ列のグリッドは電気的に相互接続され、寝間には又この行列のマトリックスアドレッシングを行うためのエレクトロニックコントロール装置が設けられている。それぞれの傷を対けられている。それぞれの傷を 複材 できるの分離された時は、 陽極の全部は電気的に相互接続ができる。

はその励起と反対の側から観察される。

詳しく述べると、この第3図に観略図示せる実 施例の場合、要素的バターンはそれぞれ陰極18 と機種線ルミネンス発光体関極20をもつている。 陰極18は電導性被型材24上に形成した複数個 の電導性微小ポイント22を有し、被理材24自 体は電気的に絶縁体の基板26上に付着されてい る。被理材24は鑑導体でなく半導体のものでも 良い。

腸極20は透明平面状の支持体36上に付着された低電圧励起可能の陰極線ルミネセンス発光体

一例として述べると、基板26は硝子より作られ、被覆材24はアルミニウムかシリコンより作られる。微小ポイント22はランタンヘキサボライド又はニオブ、ハフニウム、ジリコニウム及びモリブデンの群から選んだ金属より作られる。発光体を覆材34は最化至くは強化カドミュウムなり作られ、クリッドを報復材28はシリカより作られ、クリッド

第4図の変更例の製合、電導性被覆材はもはや 微小ポイントに向かい合わず、その代りに透明支 持体36と発光体被覆材34の間におかれ、そこ で発光体被覆材は直接微小ポイントに向かい合つ ている。この場合、電導体薄膜38は発光体の光 放出を透すように選ばれる。このため、薄膜38 は例えば銀ドープの酸化インシウム被覆材である。

第5図による更に他の変更機においては、電導

3 0 はニオピウム又はモリブデンより作られ、 微 小ポイントは円錐形状をしておりその底部直径は 約 2 ミクロンで高さは約 1 . 7 ミクロンである。 グリツドの厚みは 0 . 4 ミクロンでそのもつ てい る穴の底径は約 2 ミクロンである。 最後に、 電導 薄膜 3 8 は約 5 0 から 1 0 0 オングストローム (5 0 - 1 0 0 × 1 0 <sup>-8</sup>ax)の厚みをもつ。

実際には、一枚のガラス基板 2 6 と一枚の透明 ガラス支持体 3 6 が要素的パターンのすべてに使用され、パターン要素が後述の方法で製作される 時傷極と陰極との間に真空が形成され、基板 2 6 と透明支持体 3 6 はシール形成で相互接続されている

要素的パターンは腸梗、グリッド及び陰極の同時成梗により励起される。この中の1つ例えばグリッドは整準電位として用いられアースされる。 帰極はグリッドの電位に上げられ、もしくは電圧 供給部40によりグリッドに対しプラスの極性を 与えることができる。陰極は電圧供給部42を利 形しグリッドに対しマイナスの極性を与えられる

体辞膜38は省略され、透明支持体36上に付着された発光体被覆材34が電気的に導体になるように選ばれる。この目的のため、亜鉛ドープの酸化亜鉛被覆材などが使用される。

もう一つの特別実施例の場合、発光体はグリツド上に(被電材の挿入を除いて)付着され、陰極とグリッド及び帰極より形成された装置体が同一の基板上に集積統合され、発光体はその励起する側から観察され、これにより発光体を適する適路に帰因しかつ第3回、第4回及び第5回の実施例において発生するような光の損失を無くすことが可能となる。

更に群述すると、第6図に機略図示せる要素的パターンの別の実施例において、陰極18には微小ポイント22が電導性被覆材24上に設けられ、被覆材は絶縁基板26上に付着され、微小ポイントはグリツド30が付着している電気的に絶縁性の被覆材28により分離されている。

電気絶縁性被覆44例えばシリカよりなる被覆材がグリッド被覆材30上に付着され、グリッド

被覆材に形成した孔に相当する孔を有し、 微小ポイント 2 2 が現われている。

職極20には例えば金やアルミニウムなどの電 準性被覆材39が絶縁被覆材44上に付着され、 又発光体被覆材34が電導性被覆材39上に付着 されて設けられている。当然ながらこれら被覆材 34、39には微小ポイント22が現われる 孔37があり、この被覆材の積み重ねより得すれる る複合被覆材は孔あけ微小ポイントの出現を可能 ならしめる被覆材を構成している。

更に、これらの微小ポイントは、その占める面が発光性被覆材の占める面とほぼ合致し発光体被 復材の観察時微小ポイントによりカバーされて見 えるように規則正しく分布されるのが好ましい。

透明支持体36はこれと平行な発行体被限材34に向かい合つて位置し基板との関にいつたん真空が形成された後この基板26に密封接続される。

既述の如く、聯権は常圧供給都40によりグリッドと同じ策位もしくはグリッドに対してプラス

3 4 が直接グリツド被覆材 3 0 上に付着され、グ リツド電位に上げられ、電圧供給部 4 6 によりグ リツドに対しマイナスに強極を上げることにより 要素パターンの動起が行われるものであり、グリ ツドはアース接続されている。

第9回に報略図示せる変更例の場合、グリッドは省かれ電気的に伝導性を示すよう遅んだ発光体被視材34が又グリッドとして働く。そこで陰極がアース接続された発光体被視材に対しマイナス電位に上げられる。

風極と陰極が同一基板上に集積されている場合に相当する特別実施例においては、電導性の透明被 では、電導性の透明をでは、電力を対象をできる。 の電導性の透明支持体 4 8 は浮動状態に保つたり又は電圧供給部5 0 (第10回)により微小ポイントの放出電子に対し反発電位に上げることができる。

第11図は要素的パターンのもう一つの実施例 を概略図示せるもので、傷極とグリッド及び 株様 の電位に上げることができ、他方核板は電圧供給 都42によりグリッドに対しマイナスの電位に上 げられ、グリッドは基準電位として見做されアー ス接続されている。

これらの状態の下で、それぞれの微小ポイント 2 2 は電子を放出しこの電子は当該ポイントに相 当する孔を通り抜け適路を発光体被覆材3 4 の方 向に曲げられその結果電子は発光体被覆材に衝突 し、そこで被覆材により光が放出されこの光は透 明支持体3 6 を通して観察することができる。

図示省略の実施例では、発光体後限材34は直接絶縁被限材44上に付着され、次に習導被犯材39が発光体被限材34上に付着され、この発光体被限材で放出される光に透明なように選ばれる。第7図のもう一つの変更例の場合、電導性被取材39は省かれ発光体被視材34が直接絶極被阻材44上に付着され、発光体被覆材は電導性のものに選ばれる。

第8回に概略図示せるもう一つの変更例においては、絶縁性被覆材44は省かれ発光体被覆材

が同一基板上に集積されている場合に相当する既 述の実施例と比べた唯一の相違点は、微小ポイン ト22が発光体被類材34上方より見て被獲材 3 4 全体をカバーするように現われてはいないこ とある。この場合、微小ポイントは同じ領域に集 枯されている。第11囱の実施例によると、撒小 ポイントは電導性被覆材24上の同一領域64内 に配置され、被覆材自体は絶殺性基板26上に付 着されている。絶縁性被獲材28は間導性被避材 24上に付着され、一方微小ポイントは互いに切 り雌され微小ポイントに相当する孔のあるグリツ ド被覆材30は絶縁被覆材28上に付着され、発 光体被覆材34が微小ポイントの集中した領域上 方を除いてグリッド被覆材上に付着されており、 グリツドと同じ電位に上げられる。(第8図の説 明に述べた如く。)

変更例として、絶縁性被覆材 2 8 上に孔あきの グリッド被標材を付着せしめ次いでもう一つの絶 緑被覆材を上記領域 6 4 を除いてグリッド被覆材 上に付着せしめ、最後に上記もう一つの絶縁被覆 材上に隔極として働く適宜合成の被覆材を付着させることが可能であり、隔極被複材は発光体被覆材に関連する電導性の被覆材により構成させたり(第6図について述べた如く)もしくは単に電導性の発光体被覆材で構成させる(第7図について述べた如く)。

もう一つの変更例によると、関極及びグリッドの両方の働きを行い数小ポイントに相当する孔を明けた電導性発光被獲材を絶縁性被獲材28上に付着せしめることも可能である。

当然ながら、透明支持体36は關極に向かい合う位置に保たれ、選択的に電導性被複材が設けられ既述のように浮動状態に保たれるかもしくは適宜電位に上げられる。

第8 図は本発明による表示装置の特別実施例を 概略図示しており、この場合要素的パターンは第 3 図の説明により作り出され第4 図及び第5 図で 述べた変更が可能である。更に、 28 極は平行列 5 2 に従い集められ同一の絶縁性基板 2 6 上に形成されている。更に、 8 列において 2 機はは連続状

が終しい場合の両方で当業分野では周知のものである。

それぞれの要素的パターンに対し、プラスの開始電圧VSを超える電位差がグリツドと当該パターンの陰極との間にかかる時電界放出が主に行われ、パターンの陽極はグリツドの電位に少なくとも等しい電位に上げられる。

 即ち1つの絵極から他の陰極に移るのに妨げがな いように構成されている。

グリッドは列52に直角な平行の行54にそつてグループ化されている。各行において、グリッドは連続即ち隣合つたグリッド類には妨げがないよう構成されている。微小ポイントは2つの行を分ける空盛に相当するどんな領域においてもなんら有用な働きを示さない。

第12図に示す表示装置には又各列及び各行のマトリックスアドレッシングを行うためのエレクトロニックコントロール装置が設けられている。 かかる装置は静止画像を襟たい場合及び動く画像

少なくとも<sup>V</sup>ノっに等しい電位に保たれる。

又、要素的パターンを第6図から第10図について述べた要領で形成することにより本発明による装置を作り出すことも可能である。この場合、各別は既述のように形成され、階極はそれらが関連するグリッドに電気的に接続するか又はグリッドとして働く時行にそい配置され、同一行の帰極分離されない。

聯極とグリッドが絶転被覆材で分離されている 時装置の監極全部は電気的に相互接続することができる。

そこで、既述のものと同じエレクトロニツクストリックスアドレッシング装置を用いることが可能である。この場合、各行において関極が対応するグリッドから電気的に絶縁せねばならぬ時この 関極は少なくとも V 2 に等しい電位に一定に保たれる。

本発明による装置のもう一つの特別実施例を第 1 1 図に示す。この例に含まれる要素的パターン 6 1 のそれぞれには第11図について関述したよ うに微小ポイントが同一領域64内に集められて 4. 図面の簡単な説明 いる。陰極は平行列52に集められ、隔極はそれ らが関連するグリッドに電気的に接続するか又は グリッドとして働く時は既述の如く相互に平行に して列に直角な行ち4にそいすべての可能なグリ ツドと共に一緒に集められる。列と行の交差は中 心に 上記 鎖 縁 6.4 の 配 費 さ れ た 要 素 的 パター ン に 相当する。第11因の表示装置は第12因に対し て述べた装置と同じようにコントロールされる。 当然ながら、絶縁基板26と透明支持体36は要 素的バターンの全部に共通なものである。層種及 びグリツドが絶縁被覆材により分離される時は、 装置の保値のすべては電気的に相互接続ができる。

電導性被覆材24上に絶縁被覆材28による切 り難しによる微小ポイント22の形成は当業分野 には周知であり、スタンフォード研究状のスピン ツ(Spindt)により(視覚表示に係りない応用と して)研究されている。第11四及び第12図に 示す装置の生産には既知のマイクロエレクトロニ ツクエ法が用いられる。

第12回は同じパターンの微小ポイントが対応 するグリツドの完全表面を「カバー」する更に他 の特殊実施例を示す観略図である。

18 -- 陰極、20 -- 陽極、22 -- 微小ポイント

24…霜導性被裝材、26… 純綠基板、

28 … 絶縁性被覆材、30 … グリツド、

32 … 絶 級 性 被 裂 材 36 … 透 明 支 持 体 、

34 … 発光体被覆材、38 … 薄膜、

40. 42…電圧供給部、37…孔、

44…拖粮被覆材、39…增薄被覆材、

代理人 浅

52…列、54…行、56…要素的パターン

Ħ

第1回は熱電子放出により励起される陰極線ル ミネセンスによる既知の表示装置の概略図、

第2図は電界放出原理を示す概略図、

第3回は本発明による表示装置上に設けた要素 的パターンの一実施例を示す概略図、

第4図及び第5図は本発明に用いられる陰極線 ルミネセンス関種の特殊例を示す機略図、

第6図と第7図、第8図及び第9図は本発明に よる装置に用いられる要素パターンの更に別の特 殊例を示す機略図で、同一の要素パターンの陰極 とグリッド及び関係は同一基板上に集積されてお り、第9回の溝では腐極がグリッドの働きを兼ね ており、

第10回は陰極粒ルミネセンス開極に向かい合 う薄い透明電極を用いた本発明の更に他の特殊実 施例を示す繋略図、

第11 図は同一の要素的パターンの微小ポイン トが同一の分野又は領域に集められている本発明 装置の特殊実施例を示す観略図、





